

研究評価委員会分科会の設置について

技術委員・技術委員会等規定 32 条に基づき、
研究評価委員会において、

研究評価委員会
「次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発」(事後評価)分科会

が設置された。

表 1 研究評価委員会「次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発」(事後評価)
分科会委員名簿

| | 氏名 | 所属、役職 |
|----------------|-------------------|--|
| 分科 会長 | みやもと いわお 宮本 岩男 | 東京理科大学 基礎工学部電子応用工学科 嘱託教授 |
| 分科 会長 代理 | いしはら すなお 石原 直 | 東京大学大学院 工学系研究科 学術戦略室 上席研究員 |
| 委員 | いづみや わたる 泉谷 渉 | 株式会社産業タイムズ社 代表取締役社長 |
| | うえの たくみ 上野 巧 | 信州大学 ファイバーイノベーション・インキュベータ施設 特任教授 |
| | かわい あきら 河合 晃 | 長岡技術科学大学 大学院 教授 電気電子情報工学専攻 電子デバイス・フォトニクス工学講座 |
| | ささご まさる 笹子 勝 | パナソニック株式会社 オートモティブ&インダストリアル システムズ社 直轄 技術本部 デバイスインキュベーション推進室 室長 |
| | しぶや まさと 渋谷 真人 | 東京工芸大学 工学部メディア画像学科 教授 |

敬称略、五十音順